

보도자료

**(주)피엠티, 첨단 메모리 웨이퍼 프로브 카드 제조용으로  
EV Group 의 마스크리스 리소그래피 시스템 발주**

**EVG 의 LITHOSCALE<sup>®</sup> 마스크리스 노광 솔루션, 복잡한 디자인 및 제품 믹스로  
인해 마스크 오버헤드 비용을 증가시키는 미세 피치 프로브 카드에 최적**

**2024년 1월 24일** - MEMS, 나노기술, 반도체 시장용 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비 분야를 선도하는 EV Group(이하 EVG)은 세계적인 반도체 웨이퍼 프로브 카드 선도 기업인 한국의 (주)피엠티(PROTEC MEMS Technology)로부터 자사의 LITHOSCALE<sup>®</sup> 마스크리스 노광 시스템에 대한 공급 계약을 수주했다고 밝혔다. 이번 계약으로, EVG의 LITHOSCALE 시스템은 피엠티 본사(충남 아산시 소재)에 설치되어 첨단 NAND, DRAM, 고대역폭 메모리(HBM) 디바이스의 웨이퍼 레벨 테스트용 차세대 MEMS 기반 프로브 카드 제조에 사용될 예정이다.

피엠티의 조용호 대표이사는 “미세 피치 프로브 카드는 반복적인 리소그래피 패턴링 공정을 통해 제작되어 제조 비용 증가 최소화가 필요하다”며, “기존의 마스크 얼라이너(Mask Aligner)를 이용한 리소그래피 공정을 EVG의 마스크리스(Maskless) 노광 장비인 LITHOSCALE로 대체함으로써, 제조 비용의 절감이 가능하고, 공정 개발 속도 또한 혁신적으로 단축 가능할 뿐 아니라 프로세스 성능도 더욱 향상할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 앞으로도 우리는 첨단 프로브 카드 제조 및 개발에 있어 EVG의 LITHOSCALE뿐 아니라 다양한 프로세스 솔루션을 통한 협력을 이어갈 것으로 기대한다”고 말했다.

EVG의 MLE™(Maskless Exposure) 기술을 적용한 LITHOSCALE은 높은 수준의 유연성이나 제품 다양성을 필요로 하는 시장 및 애플리케이션의 리소그래피 요구를 충족한다.

LITHOSCALE은 실시간 데이터 전송과 즉각적인 노광을 가능하게 하는 강력한 디지털 프로세싱 능력과 높은 구조적 분해능 및 생산 처리량 확장성을 결합함으로써, 기존 리소그래피 방식의 병목 문제를 해결한다. EVG의 LITHOSCALE은 신속한 프로토타입 개발에 매우 이상적인 솔루션으로서, 턴어라운드 시간과 연구개발 주기를 앞당길 수 있게 해준다.

MEMS 제조는 특히 미세공정의 복잡성으로 인해 공정 난이도가 높으며, 그 결과 마스크 제조비용 증가를 피할 수 없는 한계가 있다. 마스크를 사용하지 않는 LITHOSCALE은 높은 초점

심도와 고분해능(2 $\mu$ m 수준의 L/S(Lines & Spaces))의 성능을 보장함에 따라, 마스크를 사용하지 않고도 미세 피치 프로브 카드의 핵심 기술인 고밀도 재배선 레이어(RDL)와 비아(Via) 연결이 가능하게 해준다.

EVG 한국지사의 운영식 지사장은 “피엠티가 자사 제품 포트폴리오를 확장하고 개발 시간을 단축할 수 있도록 돕게 되어 매우 기쁘다”고 밝히고 “프로브 카드를 사용하는 웨이퍼 레벨 테스트는 디바이스 생산 수율을 높이고 다이당 전반적인 테스트 비용을 낮추기 위해서 필수적인 공정이다. LITHOSCALE은 높은 분해능, 다양한 많은 제품 설계를 처리할 수 있는 뛰어난 유연성, 낮은 소유 비용 특성을 결합한 독창적인 솔루션으로서, 미세 피치 웨이퍼 프로브 카드 제조용으로 매우 이상적”이라고 말했다.

### **EV Group (EVG)에 대해**

EVG 는 반도체, MEMS, 화합물 반도체, 파워 디바이스 그리고 나노기술을 이용한 소자들을 제조하는데 필요한 장비 및 공정 솔루션을 제공하는 세계적인 전문 기업이다. 웨이퍼 본딩, 얇은 웨이퍼 공정 기술, 리소그래피 / 나노 임프린트 리소그래피(NIL) 및 계측기기를 포함한 주요 제품 이외에도 포토 레지스트 코터, 웨이퍼 세정장비 및 검사 시스템을 제조 생산하고 있다. 1980 년 설립된 EVG 는 글로벌 고객들과 파트너들을 위한 서비스와 협력지원을 위해 정교한 네트워크를 구축해 놓고 있다. EVG 에 대한 보다 더 자세한 정보는 웹사이트 [www.EVGroup.com](http://www.EVGroup.com) 에서 확인할 수 있다.

### **(주)피엠티(PROTEC MEMS Technology)에 대해**

반도체 검사장비 제조기업인 (주)피엠티(PROTEC MEMS Technology)는 2004 년 5 월 마이크로프랜드(Microfriend Inc.)로 설립되어 2016 년 12 월 코스닥에 상장되었으며, 2023 년 3 월 피엠티로 사명을 변경하였다. 피엠티는 MEMS 기술을 기반으로 차세대 프로브 카드를 생산하여 지속적인 성장을 하고 있는 경쟁력 있는 제조회사이며, 주력 제품인 MEMS 프로브 카드는 반도체 웨이퍼의 최종 검사 공정에 사용되는 고부가가치의 소모성 부품으로, 피엠티 자체 MEMS 공정 기술로 개발되었으며 현재 메모리용 12 인치급 세라믹 기판으로 생산되고 있다. 피엠티는 프로브 카드뿐만 아니라 MEMS 응용 기술을 활용한 다양한 테스트 제품에 대한 솔루션을 제공할 수 있다. 자세한 내용은 피엠티 홈페이지([www.pmt23.com](http://www.pmt23.com))에서 확인할 수 있다.

(주)피엠티 문의:

여황진 사업부장

Tel: +82-41-423-0222

Email: [hjyeo@pmt23.com](mailto:hjyeo@pmt23.com)

EVG 코리아 문의

EV Group Korea Ltd.

Tel: 02-3218-4413

E-mail: [Sales@EVGroup.co.kr](mailto:Sales@EVGroup.co.kr)

박윤희 실장

페리엔

Tel: 02-565-6625

E-mail: [desiree@perrien.co.kr](mailto:desiree@perrien.co.kr)

###